## This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

メリカ合衆国 2年1月28日



(Banking Christian

特許庁長官 ▲巫、

発明の名称 電子組 破験 特許請求の範囲に耐せされた発明の数

理 人 〒 105 年 所東京都港区西新橋 2丁目 3 4 着 6号

压 名

第二、添付曹類の日録

(L) 001 400 (15

1 ந்

(2) |2| (3)

1 afi

尚、(8)の普面は追つて補充する。



1(発男の名称)

2 (特許納求の範囲)

電子の能れを発生する電子旗、該電子の流れを 試料へ集めるための集束レンズ、該試料を通過す る電子を像面へ集めるための環状の対物レンズ教 りをもつ対物レンズからなる電子顕微的o

集東レンズ 絞りの面中に環状の 絞りを位置させ て中型の電子の円錐を形成し、焦点を合わされた 悪後銃の対物 レンメ 飲りの面かるび 放電子の道の 中に第1の金属層を位置させて数電子に照射され た区域中の終1の数金属階上に表音ガス分子の説

(19) 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭 48 85069

昭48.(1973)11.12 43公開日

48-10704 ②特願昭

22出頭口 昭48.(1973)/.37

審查請求

未請求

(全7頁)

庁内整理番号

62日本分類

7038 84 99 CN/

**御を形成し、この拠成層によつてカバーされて** ない第1の金異層の表面の部分上に第2の金属 6.位置させ、そしてこの複合構造体の該第2の 6層の反対側を、該第1の金属層をよび該進成 を越える果さにエツチングする諸工程からなる 環状の欲りをもつ電子顕微観の対物レンズ 歓りブ

5 (発明の幹細な説明)

を除きかつ球面収差を不活性化する環状の対策レ ンズ鋭りをもつ電子顕微像。および環状の対物と ンズ依りをつくる方法に関する。

簡潔だいえば、本発男の電子顕微鏡は、電子源、 試料上に電子の立体の円錐を形成する円形の数り



りをもつ集取レンズ、かよび飲料を通つた電子を像面上に集める最大の対物レンズ絞りをもつ対物レンズを含む。円形かよび最大の集東レンズ被りは、従来法によつて有利につくることができる。しかしをがら、非常に小さを環状の対物レンズ絞りは従来法によつて有利につくることができない。本発明は、電子の像形成、電射かよびイオン・エッテング法を含む対物レンズ絞りの製造法をも包含する。

本発明の主な利点は、高性能の電子顕微鏡の解像 カシよび輝度が実質的に改良されらるということで ある。

本発明の他の利点は、系付割面のいくつかの圏化 例示された好道な影像化ついての以下の説明から明白となるであろう。

第1四を参照すると、電子銀10、 破状の 舷り15



- 5 -

突験的配敞に受求されるよりは非常にすぐれた数学的近似にかいて色収差に従わないととそして像の情報のすべてはただ1つの特定の最適なデイフォーカス・セッテイング (Defocus setting) にかいて与えられりることが数学的に証明される。

円年の試料の照射を選状の対物レンズ絞りをもつ系化かいて使用し、この原射かよび対物レンズ
絞りの円能角が同じであるとき、強状の集束レンズ
絞りの大きさによつて狭定される最大より小さないずれの空間振動故(#pace Prequency)
(相反試料距離)はほとんど理慮的に均一なコントラストで参議されるというととを示すととができる。

好さしい簡単化をいて、集束レンズ飲918の 大きさは通常収長が8~3=包度であり、前口額 をその中にもつ集東レンズ秋りプレート14を有する集東レンズ12を含む電子級複鏡が示されている。 試料16の反射側に、腰状の絞り21をその中にもつ対物レンズ絞りプレート20を有する対物レンズ18が位置する。電子似10により発生した電子のピーム22は、集東レンズ12により集められ、強状の絞り15を辿り、試料16上の一点に無められる電子の中空の円離を形成する。電子が試料16を適ると、電子は再び対物レンズ18により線状の対物レンズ絞り21を通り、像曲24中の一点に集められる。

職状の無束レンス絞りを使用して中型の円解照 射を形成するとき、ゼロスの回折は対象レンズの それぞれの最終区域を辿る。対物レンズの特定の 区域からの電子を使用する像形成過程ないずれる



- 4 -

区域の耐が約100ミタロンである。第3個化派されているように、数多の円部は関口線を3つの区域化分割する3本の様化よつて支持されている。
このようを数多は質用 技術化使い機能的方法などによってくることができる。しかしまがら、対応する観察レンズ似981(第3個)、は無草レンズ似981(第3個)、は無草レンズ似981(第3個)、は無草レンズ収918より直張が通常的50倍小さく(たとえば、直径が約504m、製の傷が34mである。通告を対物レンズ破9をもつ被9プレートを製造する好通を方法は第6~8個化政體的に示されてか9。以下の時工場を含む。

1. まず、厚さがあるののオングストローム()の コログオンのフィルムされた。 ふつうの 彼り ベ ース84上に支持された娘の試賞グリッド 58





-- • --



の上に払げる。

- 8、 次いで、数百人の序さの金属の増もしくはフ イルムならを、落る菌化示すようにコロジオン フイルム3 6に値を使用するとも
- 3. 次ぎに、フイルム50、フイルム50、かよ びグリッド38を含む作製した複合構造体を、 第1圏化示されるような、承状の集束レンズ紋 りをもつ電子顕微鏡の規関的に組み立てられた 対物レンズ絞りスライダーへそり入する。 選択 様状の条束レンズ数りの第1の像が生じそして 対物レンズ載りが位置する対物レンズの普種の



ので、電子の像が像面36上にまだ複楽されりる とと化性意すべきである。

- 次いてこの複合構造体を顕微鏡から取り出し。 2 5 0 0 0 Cu864. LO 0 0 0 0 E20. MA 5 #の R≥804からなる電解機能中に受債し、金属 フイル人の違い握るなき、終る例に示すように フイルム56の第出表質上に 包気的に成長させ る。好道な無機における会風層も0は何からた り、厚さがほぼ19000Åである。

焦点面は、像面24(顕微鏡のスクリーン)へ倫 形成される。

金属フイルAS6上へ残われる集束レンズ絞り16 の像では、第5因に示されるように、表音ガス分 子の分解によつて生ずる是成形 (Contamination Layer) 5 B は、金属フイルム 5 G の項部上の無

デビームの十分な無出は、100 KV で操作す 無歓能ではほぼ1アンペア・秒/dlである。 品成 贈58は集東レンズ彼り15の永久像を与え、将 米の環状対象レンズ彼り3.1に要求される寸法に 相当する選状の寸法をもつ。換言すれば、温成剤 5 B Kよつてみたされた区域は、最終の繰りプレ 中に襲口される。との工程にかいて、フイル



最後に、安定化とされてするためにこの複合 ととができる。好道な能機だかいて、厚さがほ **は1000人の会の会議所を扱ける。この時点** だかいて、飲りプレート80は完成し、使用の 大め電子顕像鏡へそり入できる。



対物レンズ値りプレート30の特徴は特定の ンメ鉄りプレート16かよび対物レンス 18K独作K関係するものであるから終りまえ は必然的に続り18に等しく対応しなくてはな



特開曜48~85069(4)

らないことが理解されよう。さらに、壊状の絞り 21の寸法の主な決定要素は電子ピームの横断面 であるから、対物レンズ絞りの大きさは集束レン ズ12または対物レンズ18のいずれかの集束等 性(無点距離)を単に変化させることにより増大 または破少できる。

本発明の製造法化含まれる操作工程は寸法に関する高度の正確さで特徴づけられているので得られた絞りは精度が高い。また、絞りの製造法は高度の再現性を有する。

本発明の方法を用いると、1つの飲りフイルム 上にいくつかの乱皮像を容易にブリントでき、そ の結果各グリッドの開口中に1個またはそれより 多い数の機状の絞りを形成し多絞り孔の絞りを製 造できる。さらに、対物レンズの電碗を変化させ



-11-

この2つの照射方式とは、(1) 軸性の照射と(2) 相補的な中型の円継点射である。 涙状の対物レンズ酸りによつて特徴づけられかつ変化しない光学系の像形成部分によつての分解像が基本的に行なわれるので、これらの方法はそれぞれ超高解像医を得かつ色収差をきわめて少くするのに効果的である。この2つの操作方式は、(a) 像のコントラストかよび(1) 等路できる空間振動数パンドに終て終る。

本発育によれば、これらの方式のまつの考えられる組合わせずをわちそれぞれ第1個かよび第9 図に示された(1)中空の円錐原射・液状の対物レンス使り、かよび(2)輸性の脈射・微状の対物レンス

並列の照射条件下で車状の対物レンメ飲りのみ を使用すると、(A)暗い(低いノイズの)パックダ ることにより、乗車レンメの同一の服飲り機様か ちいろいろな大きさの像を印することができる。 高解像度数中加速度(150 kV)で操作する席 に、普遍の像形成方式である相コントラスト方式 にかいて操作される非常に高解像度の電子線像値 の解像限界は、対物レンメの色収差によって決定 される。しかし上記の解像度の限別は、対物レン メの同じ区域を通過する電子、すなわち光軸がら 向し起産をもつ電子のみが像形成に参加せしめる ならは、収除く場が可能となる。このような状態 は、現状の対物レンズ級りを使用することによっ て、連成できる。

との親の機状の対物レンズ配りは、試料照射の 権類に依存して 3 つの基本的に異なる操作方式を 行いうる電子顕敬鏡に使用できる。



-1 a-

ラウンド上に像が現われるためきわめて高いコントラスト、(1)色収差の影響が除かれるため高い解像度、(c)選択された範囲の相反空間振動数のみの像、したがつて結晶かよび試得の方位決定を定量的に行なえる可能性、かよび(4)機々の数小結晶の定量的方位配向決定に有用であるブラアク (Bragg)の回折像等勢現象による焦点のはずれ (defocus) でもる。

制設視野線を統設をにおいてなされるような普通の円形集束レンズ絞りとともに確状の対象レンズ絞りとともに確状の対象レンズ絞りを使用する利益は、文献、Klaue Reineman かよび Helumut Poppa, Selected Zone Dark Field Electron Microscopy\*, Applied Physics Letters・19 72年2月1日最行に



説労されている。

**米1国に例示された괾1の方式すなわち中空の** 円錐焼射ー強状の対効レンメ絞りにおいて、第1 凶に示されるような強状の集束レンズ彼りを用い る電子顕微鏡に中空の円錐服射を適用する。この 場合ゼロ次の回折は対物レンズの掛状区域を迫る。 との方法の特徴は、ゼロ次の回折が対物レンスを・ 油る機状区域が複状の対物レンズ截り21により 選ばれた区域と何一であるということである。し たがつて、この方式において2つの相補的な現状 嵌り孔の嵌り、すなわち1つは照射系にそして1 つは像形成系に同時に使用する。

円錐状の試料照射を増状の対物レンズ絞りとと もに使用すると、塩状の柴東レンズ餃915の大 きさ(相反的な試料の差異)により決定される厳



り)を第0図に例示する。との方式を実施する値 をもつ対物レンズ被りブレート60と依面66が

との方式にかいて、彼りブレート60の中央部 65 化よりゼロ次の包折はさえぎられ(希視野級 装鋼検査の損率)環状の対物レンズ裁り 8 月は像 形成のためだけの特定を対象レンズ区域を選定す るo との方法は制限視野幽微鏡検査と呼ばれてき た。通常の方式の顕像鏡検査と対照的に、この方。 式は典理的な相コントラスト略視野法である。 試料で四折され、対物レンズを通過して同じ区域 において(何じ朔口角e g で)方位的に異なる位

大より小さないかなる空間振動数もほとんど理想 的に均一なコントラストで移送されりる。しかし ながら、これは蝉視對方式であるので、音通の輝 視野操作方式と比較したとき、コントラストにお ける増大はない。これに対して、遊状の集束レン ズ被り15の開いた面積は、同程度の能力を有す. る従来の平円盤状の数りの開いた面積と比較する と非常に大きい(ほぼ2ケタの大きさ)という書 実からピームの強さは着るしく増大する。 したが つて、顕微鏡を非常に低いビーム電流を用いて操 作できるので、異常なビーム・エネルギー拡大効・ 米 (Boerach 効果 )を避けることができる。 この 事は射迷の有効色収差の低下と相まつて、非常に 重要具有意味を基である。

第2の方式(軸性の照射-歩状の対物レンズ紋



催れくる2つのビー▲間の干渉が上記の像である。 結局、小さな叙りの幅が着るしく移送しりる空間 髪節のパントの幅を制限する。との事は、4-し非 品質の試料が複製されるとき、試料の繊密間の事 **爽上すべての距離が生じ、これらを無像しなくて** はならないときには、望ましくないであろう。 しかし、商品質の飲料が観察され、明確を対物距 形、豊列した原子面の相互の面の距離のみが必要 でありかつ有効に像形成されるとき、硬状の対物 レンズ飯 夕底径が追切に過足されるとき、このよ 9年像は暗視野観像鏡検査化かいて期待されるよ りだ着るしく高いコントラストで生ずるa

3 つの非対称的ド回折されたピーム、すなわち 分離する距離は同じであるが方位配向が異なる格 子面の8つの異なる重なつた組にかいてブラッグ



のであつて、本発明を制約するものでない。した がつて、前記毎許請求の範囲は本発明の精神と範

特路昭48-85069(6)

囲化入るすべての変更を含む。

本発明の実施懇様は次ぎのとおりである。

- (1) 電子の流れを発生する電子額、放電子の流れ を試料へ集めるための集束レンズ、放試料を適 過する電子を使面へ集めるための撥状の対物レ ンズ載りをもつ対物レンズからたる電子線養能。
- (考) 放集束レンズが円形の絞りをもつ上配(1)の電子数数線。
- (3) 該集東レンズが環状の集東レンズ飲りを含み、 集められた電子の従れを中空の円錐形にする上 配(3)の電子約数額。
- (4) 飲労物レンズが飲対物レンズ酸りを通るゼロ 次(sero order)の回折された電子を集める上



- 1 0 -

さらに含む上記(5)の方法。

- (7) 数第1の金属層が銀からなり、数第1の金属 層が数第1の金属層上に電気的に成長した網が 5なる上記(5)の方法。
- (申 放集1の金属層の厚さが少なくとも300Å であり、そして按算2の金属層の厚さが少なく とも5000Åである上配(5)の方法。
- (a) 数エフテンダ工程が該第1の金属用および設 洗成用をイオンで簡単することによつて達成される上配(a)の方法。
- 4 ( 図 面 の 簡 早 元 説 明 ) 第1回は、本発明による一組の環状の彼りを 6 つ電子服象領を観略的に示す値図である。 第1回は、第1回に示した服象側に使用する弧 の数状の集束レンズ鎖りの部分平面図で る。

の回折をした2つのビームの間の干部も生じりる。 職状の対物レンズ級りがこのようなもしくは類似するセル寸法の結晶質の材料にかける [111] ブラ ッグ回折用に設計されたとき、上配の干渉は、たと えば、 [110] 配向 trace・結晶にかいて、通常 の [111] 格子面とともに [200] 格子面の 「仮」像が同時に生ずる。



輸性照射ド≯ける環状の対物レンズ紋りの使用は 結晶学的格子面の高解像に価値あるばかりでなく。 その絞りは微小結晶の結晶学的配向を決定しなけれ ばならないときに有利に使用できる。これはセルの 格子面を変要に像形成せずに行なりことができる。

本発明の好きしい旅様についての上記説明を読め ば上に開示した本発明の変更は当業者には容易に考 えられりるので、この説明は本発明の例示ためのも





記(3)の電子顕微鏡。

(6) 集東レンズ鉄りの面中に接状の繰りを位置された駅での電子の円錐を形成し、焦点を合わされた駅での電子の円錐を形成し、焦点を合わされた駅での電子の円錐を形成し、焦点を合わされた駅では、1000円ででは、100円では、100円ででは、100円では、100

=

被

\_ 2 2 -

特開曜48-85069(7)

第3回は、本発射によつてつくられた要状の対 物レンズ似りの部分平面図である。

郷4~8回は、本発例による独状の対物レンメ 使りをつくる方法を示す一連の凶である。

第9 図は、本発明による円形の巣虫レンズ絞り と円形の対物レンズ絞りをもつ電子顕微能を破略

10,49・・・電子数 12,50・・・・柴東レンズ

14,52・・・・柴束レンズ絞りブレート

15,21・・・・ 塩状の数り 16,56・・・・ 試料

16,58・・・対物レンズ 20,60・・・対物 レンズ級

22,66・・・・電子ビーム 24,64・・・・保由

30・・・・・コロジオンのフイルム

38・・・・・・試料グリッド

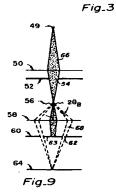
- 25 -

3 8・・・・混成権 4 0・・・乳2の金属層

特許出職人 アメリカ合衆国

代 郑 人 : 弁理士 6 木 有





36 Fig.4

37 Fig.5

38 Fig.5

39 Fig.5

30 Fig.5

31 Fig.5

32 Fig.5

33 Fig.5

34 Fig.8

35 Fig.7

36 Fig.8